



Váš list značky/zo dňa

Naša značka
č. záznamu 10016/2025

Vybavuje/linka
Mgr. Darina Loncová

Žilina
15. 5. 2025

VEC: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste FEIT UNIZA

Oznamujeme, že na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií v rámci projektu: 09I05-03-V02-00054 s názvom Mriežkové štruktúry pre aplikácie v LED, laseroch a fotonických prvkoch/ Grating structures for LED, laser and photonic component applications sa budú obsadzovať pracovné pozície :

- **1 pracovné miesto výskumníka na kratší pracovný čas 22,5 hod. týždenne**
- **1 pracovné miesto výskumníka na kratší pracovný čas 18,75 hod. týždenne**

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a ďalšie požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Elektrotechnológie a materiály, prípadne v príbuznom technickom odbore
- požadované zručnosti:
 - znalosť technológií, materiálov v elektrotechnike
 - znalosť simulačných nástrojov elektronických obvodov (Matlab, Lumerical, príp. RSOFIT)
 - znalosť fotonických prvkov a systémov
 - používateľ MS Office
- znalosť anglického jazyka na úrovni min. B2,
- bezúhonnosť.

Platové zaradenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Predpokladaný termín nástupu: 01. 06. 2025 na dobu riešenia projektu

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- fotokópia diplomu a ďalšie doklady o vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch.

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky u nášho zmluvného všeobecného lekára. Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do **23.05.2025** na adresu : **Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.**

„Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na stránke UNIZA, v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
dekan fakulty



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky
a informačných technológií